СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК 681.518

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИНЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ РАДИАЛЬНЫХ И ОСЕВЫХ СМЕЩЕНИЙ ТОРЦОВ ЛОПАТОК

С. Ю. Боровик, М. М. Кутейникова, Ю. Н. Секисов, О. П. Скобелев

Институт проблем управления сложными системами РАН, 443020, г. Самара, ул. Садовая, 61 E-mail: borovik@iccs.ru

Приведены результаты упрощённого анализа дифференциальной измерительной цепи с импульсным питанием включённых в неё одновитковых вихретоковых датчиков, с приближённым дифференцированием токов и АЦП на выходе. Цепь предназначена для применения в составе систем автоматизации испытаний газотурбинных двигателей. Рассматриваются способы устранения влияния температуры на датчики с использованием аппаратных и программных средств системы измерения. С помощью модели измерительной цепи определяются семейства функций преобразования (зависимостей кода от искомых радиальных и осевых смещений) для нормальной и номинальной температур, а по их разности — семейства функций влияния температуры на изменения кодов, характеризующие возможные погрешности. Даны количественные оценки максимальных значений функций влияния, подтверждающие эффективность предложенных способов.

Ключевые слова: турбина, лопатки сложной формы, одновитковый вихретоковый датчик, радиальные и осевые смещения, способы устранения влияния температуры на датчик.

DOI: 10.15372/AUT20180116

Введение. Рассматривается метод измерения радиальных и осевых смещений торцов лопаток сложной формы с повышенной кривизной поверхности пера, применяемых в турбинах современных и перспективных газотурбинных двигателей (ГТД). Метод предусматривает использование распределённого кластера из двух одновитковых вихретоковых датчиков (ОВТД₁ и ОВТД₂) с чувствительными элементами (ЧЭ) в виде отрезка проводника [1], которые размещены непосредственно в проточной части турбины и, как и другие жизненно важные элементы конструкции ОВТД, изготовлены из жаропрочных сплавов [2]. Это обеспечивает более высокую надёжность ОВТД по сравнению с существующими высокотемпературными вихретоковыми датчиками [3–6]. Достоинства метода и реализующей его системы измерения [7] — повышение чувствительности к радиальным смещениям и многократное расширение диапазона изменений осевых смещений по сравнению с прежними разработками аналогичного назначения [8].

Для уменьшения влияния температурных воздействий на контролируемую лопатку и OBTД (как и в других известных средствах измерения с использованием OBTД) применяется способ, который предусматривает экспериментальное получение семейств градуировочных характеристик (ГХ) в виде зависимостей кодов от радиальных и осевых смещений торцов лопаток, а также температуры для последующей обработки в ПЭВМ (в составе системы) текущих значений кодов, соответствующих искомым смещениям, и температуры, измеренной встроенными в ОВТД термопарами (ТП). Более подробное описание этого способа приведено в [9], где особое внимание уделено его недостаткам — серьёзным затратам на создание оборудования для проведения экспериментальных исследований семейств ГХ при температурных воздействиях до 1000 °C и на повышенную трудоёмкость исследований, связанную с немонотонностью ГХ в расширенном диапазоне изменений осевых смещений, что свойственно рассматриваемому методу и реализующей его системе измерения.

Поэтому для решения задачи уменьшения влияния температурных воздействий в [9] предложен альтернативный подход, реализация которого в ближайшей перспективе предусматривает отказ от экспериментальных исследований семейств ГХ и их замену аналогичными функциями преобразования (ФП), полученными на новых и более совершенных моделях. При этом реализация предложенного подхода на начальном этапе предусматривала исследования температурных воздействий на информативные параметры ОВТД в составе кластера, а затем и на цифровые коды на выходе измерительной цепи (ИЦ) в составе рассматриваемой системы измерения.

Исследования, составляющие первую часть начального этапа, закончены и их результаты приведены в [9]. Что же касается реакции системы на температурные воздействия или, точнее, влияние температурных изменений информативных параметров ОВТД на выходные коды ИЦ, то этой проблеме в связи с недостаточной изученностью и посвящена данная работа. Приведены результаты упрощённого анализа дифференциальной ИЦ с включёнными в неё ОВТД с импульсным питанием, приближённым дифференцированием токов и АЦП на выходе. Рассматриваются способы устранения влияния температуры на ОВТД с использованием аппаратных и программных средств системы. С помощью модели ИЦ, исходными данными для которой являются результаты моделирования электромагнитного взаимодействия ЧЭ и лопатки, определяются семейства ФП (зависимости кода от радиальных и осевых смещений) для нормальной (20 °C) и номинальной (1000 °C) температур, а по их разности — семейства функций влияния (ФВ) температуры на изменения кодов, характеризующие возможные погрешности. Даны количественные оценки максимальных значений ФВ, подтверждающие эффективность предложенных способов.

Анализ ИЦ в предположении отсутствия лопатки в зоне чувствительности датчика. На рис. 1 представлено упрощённое изображение ИЦ, в которой реализован известный метод первой производной [2]. При этом в рассматриваемой ИЦ согласно [8] используется принцип приближённого дифференцирования токов в обоих датчиках (ОВТД₁ и ОВТД₂) в составе кластера. Датчики включены в дифференциальную схему с импульсным питанием постоянной и малой длительности (Δt), формируемым ключом в цепи источника постоянного напряжения (E)^{*}. В процессе вращения рабочего колеса ОВТД₁ и ОВТД₂ при прохождении контролируемой лопаткой зон чувствительности ЧЭ₁ и ЧЭ₂ попеременно в соответствии с рассматриваемым методом измерения радиальных и осевых смещений изменяют свои функции с рабочих на компенсационные. Токи $i_1(t)$ и $i_2(t)$, возбуждаемые в обоих ветвях схемы в преобразователях ток—напряжение (ПТН), построенных на операционных усилителях, преобразуются в напряжения $U_1(t)$ и $U_2(t)$, разность которых усиливается масштабирующим усилителем (МУс) с дифференциальными входами и далее формируется код C на выходе АЦП.

Следует отметить, что входная схема ИЦ несимметрична, поскольку эквивалентная индуктивность первичной обмотки $CT_2 OBT Д_2$ больше эквивалентной индуктивности $CT_1 OBT Д_1$ на некоторую величину, что равносильно включению в цепь CT_2 дополнительной катушки L_{a} . Такая несимметрия обеспечивает применение микросхемы десятиразрядного

^{*}Согласно [2] метод первой производной обеспечивает наибольшую чувствительность к изменениям информативных параметров ОВТД в момент подачи импульсного питания на начальном участке переходной характеристики. Достоинство метода также и в том, что полученный результат мало зависит от изменений активного сопротивления первичных обмоток согласующего трансформатора (CT), и даже на его температурные изменения в 50 % реакция на выходе ИЦ не превышает 0,1 % (при $\Delta t \leq 0,1$ мкс).



Puc. 1

АЦП с однополярным напряжением на входе, изменяющимся в пределах от 0 до 1 В^{*}. При малых значениях длительности импульса питания ($\Delta t < 0,1$ мкс) напряжение на выходе МУс имеет пилообразную форму (см. рис. 1) и его амплитудное значение преобразуется в код C.

Последующий анализ касается дифференциальной схемы, ПТН, МУс и АЦП.

При $t \to 0$ справедливы выражения $L_1 \frac{di_1}{dt} = E$ или $L_1 \frac{\Delta i_1}{\Delta t} \approx E$ и $L_2 \frac{di_2}{dt} = E$ или $L_2 \frac{\Delta i_2}{\Delta t} \approx E$, где L_1 и L_2 — эквивалентные индуктивности первичных обмоток CT_1 и CT_2 соответственно.

С учётом этого можно записать $\Delta i_1 = \frac{E}{L_1} \Delta t$ и $\Delta i_2 = \frac{E}{L_2} \Delta t$, а напряжения на выходах ПТН $U_1 = \Delta i_1 R = ER\Delta t \frac{1}{L_1}, U_2 = \Delta i_2 R = ER\Delta t \frac{1}{L_2}$, причём разностное напряжение с выходов ПТН $\Delta U = U_1 - U_2 = ER\Delta t \left(\frac{1}{L_1} - \frac{1}{L_2}\right)$, где $R_1 = R_2 = R$. При отсутствии лопатки в зонах чувствительности обоих ЧЭ $L_1 = L_0$ и $L_2 = L_0 + L_{\pi}$, а $\Delta U = ER\Delta t \frac{L_{\pi}}{L_0(L_0 + L_{\pi})}$. Подбором величин сопротивлений R_1 , R_2 (ПТН₁, ПТН₂), R_3, \ldots, R_6 (МУс) добиваются амплитудного значения напряжения на выходе МУс равного 0,5 В, что соответствует коду АЦП $C_0 = 512$. Следует подчеркнуть, что в реальных ИЦ индуктивность L_{π} должна быть ~0,01 L_0 . Это связано с тем, что с появлением лопатки в зоне чувствительности максимально возможные изменения эквивалентной индуктивности первичной обмотки СТ остаются в пределах 1 % от L_0 .

Далее предполагается, что лопатка по-прежнему отсутствует как в зоне чувствительности ЧЭ₁, так и ЧЭ₂, но произошли температурные изменения в окружающей ЧЭ среде (от нормальной до 1000 °C), что, в свою очередь, вызывает изменения эквивалентных индуктивностей L_1 , L_2 (ΔL_{θ}) и индуктивности L_{π} ($\Delta L_{\pi,\theta}$): $L_1 = L_0 + \Delta L_{\theta}$, $L_2 = L_0 + \Delta L_{\theta} + L_{\pi} + \Delta L_{\pi,\theta}$. Тогда

$$\Delta U = E \frac{\Delta t}{\tau_0} \frac{L_{\pi} \left(1 + \frac{\Delta L_{\pi,\theta}}{L_{\pi}}\right)}{L_0 \left(1 + \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0}\right) \left(1 + \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0} + \frac{L_{\pi}}{L_0} + \frac{\Delta L_{\pi,\theta}}{L_0}\right)},$$

где $\tau_0 = L_0/R$. Подбором сопротивления R можно добиться равенства Δt и τ_0 . Учитывая, что $\Delta L_{\pi,\theta}/L_{\pi} = \Delta L_{\theta}/L_0$ и $\Delta L_{\pi,\theta}/L_0$ значительно меньше остальных слагаемых второго

^{*}Подбор такой пары датчиков не представляет трудности даже при существующей технологии их изготовления, тем более с учётом её совершенствования в перспективе.

множителя в знаменателе, рассматриваемое выражение примет вид

$$\Delta U \approx E \frac{L_{\pi}}{L_0} \frac{1}{\left(1 + \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0}\right) + \frac{L_{\pi}}{L_0}}.$$
(1)

Поскольку при отсутствии температурных воздействий (в нормальных условиях) $\frac{\Delta L}{L_0} = 0$, то и $\Delta U_0 \approx E \frac{L_{\pi}}{L_0} \frac{1}{1 + L_{\pi}/L_0}$. Полученному значению ΔU_0 (на выходах ПТН) соответствует напряжение на выходе МУс $U_{\rm M,0} \approx k_{\rm M} E \frac{L_{\rm H}}{L_0} \frac{1}{1+L_{\rm H}/L_0}$, где $k_{\rm M}$ — коэффициент масштабирования. В свою очередь, напряжению $U_{\rm M,0}$ соответствует цифровой код на выходе ИЦ, который, пренебрегая отношением L_{π}/L_0 в знаменателе, можно записать в виде $C_0 \approx k_{\rm c} E k_{\rm M} \frac{L_{\rm A}}{L_0}$, где $k_{\rm c}$ — коэффициент размерностью 1/В, причём $C_0 = 512$. С повышением температуры первое слагаемое (в скобках (1)) в знаменателе увеличится, а напряжения с выходов ПТН, МУс и код C уменьшатся ($\Delta U < \Delta U_0, U_M < U_{M,0}, C < C_0$). По результатам предварительных исследований в работе [9] $\Delta L_{\theta} / \Delta L_0 = 0.049$ (в процентном выражении 4,9 %), и это означает, что напряжения ΔU , $U_{\rm M}$ и код C будут уменьшаться на ту же величину. В этой связи могут возникнуть трудности в идентификации экстремальных значений кодов C_1 (OBT Π_1) и C_2 (OBT Π_2), которые не должны выходить за пределы 1024-512 и 512-0 соответственно. В таком случае представляется целесообразной разработка способов коррекции и, более того, устранения возможных изменений кода, вызванных температурными изменениями эквивалентных индуктивностей ΔL_{θ} . Предлагаются два способа: алгоритмический и аппаратный.

Первый способ предусматривает умножение кода C на безразмерное число $k_{\theta} = \left(1 + \frac{\Delta L}{L_0} + \frac{L_{\pi}}{L_0}\right)$, определяемое знаменателем выражения (1), что обеспечивает постоянство кода ($C = C_0$) в условиях температурных воздействий на ОВТД (при отсутствии лопатки в зоне чувствительности). При этом отношение $\Delta L/L_0$ является текущим значением функции влияния температуры $\Delta L/L_0 = \bar{f}(\theta)$ при известных значениях θ , полученных по результатам обработки в ПЭВМ данных с термопар, встроенных в ОВТД (после нормализации и аналого-цифрового преобразования в системе измерения).

Второй способ также предусматривает использование тех же термопар, устройств нормализации и аналого-цифрового преобразования, а также обработки данных в ПЭВМ с последующим цифроаналоговым преобразованием. При таком способе осуществляется воздействие на напряжение питания ИЦ, когда с уменьшением ΔU_0 и соответствующего значения кода C, связанных с повышением температуры θ , увеличивается напряжение питания на требуемую величину (ΔE). Тогда напряжение питания после коррекции (E_{κ}) равно $E + \Delta E$, где ΔE — регулируемая с помощью цифроаналогового преобразования составляющая напряжения питания, изменяющаяся в пределах от 0 примерно до 0,05E в зависимости от температуры (см. рис. 1).

Анализ ИЦ в предположении наличия лопатки в зоне чувствительности ЧЭ. Температурным воздействиям подвергаются как ОВТД₁ и ОВТД₂, так и лопатка. Кроме того, предполагается, что из двух способов выбран второй, в соответствии с которым напряжение питания ИЦ скорректировано и при температуре $\theta = 1000$ °C увеличено на $\Delta E = 0.049E$ ($E_{\rm K} = 1.049E$) [9]. Предполагается также, что изменения эквивалентных индуктивностей, вызванные смещениями торцов лопаток (ΔL), не превышают 0,5 % от L_0 , а температурные изменения эквивалентных индуктивностей, связанные с лопаткой ($\Delta L_{\theta,\pi}$), определяются только температурными изменениями удельного сопротивления ρ материала лопатки, одинаковы для обоих датчиков и составляют около 0,16 % от L_0 . Пусть рабочие функции выполняет ЧЭ₁, а компенсационные — ЧЭ₂. Тогда $L_1 = L_0 + \Delta L_{\theta} - \Delta L + \Delta L_{\theta,\pi}, L_2 = L_0 + \Delta L_{\theta} + L_{\pi} + \Delta L_{\theta,\pi},$

$$U_{\rm M} = E_{\rm K} \frac{L_{\pi}}{L_0} k_{\rm M} \frac{\left(1 + \frac{\Delta L_{\mu,\theta}}{L_{\pi}}\right) + \frac{\Delta L}{L_{\pi}} - \frac{\Delta L_{\theta,\pi}}{L_{\pi}}}{\left[\left(1 + \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0}\right) - \frac{\Delta L}{L_0} + \frac{\Delta L_{\theta,\pi}}{L_0}\right] \left(1 + \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0} + \frac{L_{\pi}}{L_0} + \frac{\Delta L_{\pi,\theta}}{L_0}\right)}$$

Так как $\frac{\Delta L}{L_0}, \frac{\Delta L_{\theta,\pi}}{L_0} \ll \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0}, a \frac{\Delta L_{\pi,\theta}}{L_0} \ll \frac{L_{\pi}}{L_0}$, то

$$U_{\rm M} = E_{\rm K} \frac{L_{\rm \pi}}{L_0} k_{\rm M} \frac{\left(1 + \frac{\Delta L_{\rm \pi,\theta}}{L_{\rm \pi}}\right) + \frac{\Delta L}{L_{\rm \pi}} - \frac{\Delta L_{\theta,\pi}}{L_{\rm \pi}}}{\left(1 + \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0}\right) \left(1 + \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0} + \frac{L_{\rm \pi}}{L_0}\right)}.$$

Поскольку температурные изменения $\Delta L_{\mu,\theta}/L_{\mu}$, $\Delta L_{\theta}/L_{0}$ компенсируются следящими за температурой изменениями напряжения питания E_{κ} , то $U_{\rm M}$ будет определяться как $\Delta L/L_{\mu}$, $\Delta L_{\theta,\pi}/L_{\mu}$, поэтому и в кодах на выходе ИЦ будут две составляющие, одна из которых (ΔC) зависит от $\Delta L/L_{\mu}$, а вторая ($\Delta C_{\theta,\pi}$) — от $\Delta L_{\theta,\pi}/L_{\mu}$, причём с противоположными знаками:

$$C_1 = C_0 + \Delta C - \Delta C_{\theta, \pi}.$$
 (2)

Если рабочие функции выполняет ЧЭ₂, а компенсационные — ЧЭ₁, то $L_1 = L_0 + \Delta L_{\theta}$, $L_2 = L_0 + \Delta L_{\theta} + L_{\pi} + \Delta L_{\pi,\theta} - \Delta L + \Delta L_{\theta,\pi}$. Тогда нетрудно показать, что

$$U_{\rm M} = E_{\rm K} \frac{L_{\pi}}{L_0} k_{\rm M} \frac{\left(1 + \frac{\Delta L_{\pi,\theta}}{L_{\pi}}\right) - \frac{\Delta L}{L_{\pi}} + \frac{\Delta L_{\theta,\pi}}{L_{\pi}}}{\left(1 + \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0}\right) \left(1 + \frac{\Delta L_{\theta}}{L_0} + \frac{L_{\pi}}{L_0}\right)},$$

$$C_2 = C_0 - \Delta C + \Delta C_{\theta,\pi}.$$
 (3)

Сравнивая выражения (2) и (3), можно констатировать различные по знаку изменения кодов, вызванные смещениями торцов лопаток ($\pm \Delta C$), и изменения кодов, связанные с температурой лопатки ($\mp \Delta C_{\theta,\pi}$). При этом величину $\Delta C_{\theta,\pi}$ можно считать соизмеримой с ΔC .

В то же время нельзя не отметить, что в представленном приближённом анализе были приняты серьёзные упрощающие допущения, в частности, в отношении к изменениям эквивалентных индуктивностей ΔL , ΔL_{θ} , $\Delta L_{\theta,\pi}$, которые считались равными для обоих датчиков, хотя в некоторых результатах предварительных исследований наблюдаются заметные расхождения [9]. Поэтому в последующих вычислительных экспериментах на моделях ИЦ, исходными данными для которых являются результаты моделирования электромагнитного взаимодействия ЧЭ и лопатки [10, 11], неравенства ΔC и $\Delta C_{\theta,\pi}$ в кодах C_1 и C_2 вполне ожидаемы.

Результаты моделирования ИЦ. На рис. 2 представлены результаты моделирования ИЦ — семейства ФП в виде зависимостей $\mathbf{C}_1(x)$ и $\mathbf{C}_2(x)$ при постоянных величинах y = 0.5; 1; 1,5 мм и температуре 1000 °С (сплошные кривые)^{*}. Для сравнения штриховыми кривыми показаны те же зависимости, полученные для нормальной температуры (20 °С). Предполагается, что в системе измерения в процессе моделирования используется коррекция напряжения питания E_{κ} .

^{*}В системе отсчёта 0XYZ начало отсчёта (точка 0) расположено на внутренней поверхности статора, координата x соответствует осевым смещениям рабочего колеса, y — смещениям торца лопатки в радиальном направлении и РЗ, а координата z — смещениям в направлении вращения.





Из графиков $C_1(x, y)$ и $C_2(x, y)$ видно, что температурные изменения кодов по знаку соответствуют результатам упрощённого анализа (выражения (2) и (3)), а также следует, что, несмотря на изменения температуры более чем на 900 °C (от нормальной), коды C_1 и C_2 остаются в установленных для них интервалах 1024–512 и 512–0.

Сравнение семейств ФП, полученных при нормальной температуре и при 1000 °С, позволяет найти ФВ температуры как отношение $\Delta C_{\theta,\pi}$ (см. рис. 2) к максимально возможной разности кодов C_1 и C_2 в диапазонах изменений искомых координат $x, y: \delta C_{\theta} = (\Delta C_{\theta,\pi} / \Delta C_{\max}) \cdot 100 \%$, где ΔC_{\max} для семейств ФП составляет 200 единиц.^{*}

Семейства ФВ ($\delta C_{\theta_1}(x, y)$ и $\delta C_{\theta_2}(x, y)$) представлены на рис. 3 и характеризуют возможные температурные погрешности. Максимальная погрешность не превышает 25 %. Если с увеличением диапазона изменений или повышением чувствительности к координате y удаётся получить $\Delta C_{\text{max}} = 512$, то погрешность уменьшается до 10 %.

Как уже отмечалось, результаты вычислительных экспериментов, приведённые на рис. 2 и 3, получены в предположении использования в системе измерения аппаратного способа устранения температурных воздействий на ОВТД путём изменения напряжения питания E_{κ} . Аналогичные вычислительные эксперименты были проведены и в предположении использования в системе измерения алгоритмического способа устранения температурных воздействий на ОВТД. Их результаты показали идентичность семейств ФП и ФВ температуры тем семействам, которые представлены на рис. 2 и 3 (расхождение в ФВ не превышает 1,6 %).

^{*}Предельные значения ΔC_{max} обеспечивают минимальные значения ФВ и, как следствие, минимально возможные температурные погрешности.



И наконец, рассматриваются результаты вычислительных экспериментов, выполненных в предположении отсутствия в системе как алгоритмического, так и аппаратного способов устранения влияния температуры, воздействующей на ОВТД (рис. 4).

В частности, анализ полученных семейств ФП $\mathbf{C}_1(x, y)$ и $\mathbf{C}_2(x, y)$ показал, что они остаются в пределах изменений кодов 1024–512 и 512–0 (графики изменений аналогичны рис. 2 и здесь не приводятся). Однако наблюдается существенное увеличение функций $\delta \mathbf{C}_{\theta_1}(x, y)$, характеризующих возможные температурные погрешности (составляют около 55 %). При этом $\delta \mathbf{C}_{\theta_2}$ уменьшается примерно до 20 %, что демонстрирует высокую степень несимметрии ФВ температуры.

Об исследовании влияния температурных воздействий на лопатку. Как уже отмечалось, влияние температурных воздействий на ОВТД и его информативные параметры устраняется в ИЦ благодаря применению алгоритмического и аппаратного способов^{*}.

Что же касается уменьшения влияния температурных воздействий на лопатку, далее на информативные параметры ОВТД и коды на выходе ИЦ, то в настоящее время приходится использовать известный способ, предусматривающий экспериментальное получение семейства ГХ, применяемый в практике стендовых испытаний ГТД несмотря на его недостатки. Однако наиболее перспективна (согласно предложенному в работе [9] подходу) замена таких семейств ГХ семействами ФП, найденными путём моделирования. При этом предполагается, что в ближайшие годы будет завершена ведущаяся сейчас разработка так называемой интегрированной модели ОВТД, в которой предусмотрено не только электромагнитное взаимодействие ЧЭ и контролируемой лопатки, но и других элементов конструкции ОВТД между собой и лопаткой. Более того, планируется создание тепловой модели ОВТД, в которой учтён теплообмен между элементами конструкции ОВТД и окружающей средой, включая крепёжное устройство и статорную оболочку ГТД. Такая модель позволит получить распределение температуры по объёму ОВТД и внести поправки в температурные изменения удельного сопротивления материала и линейных размеров конечных элементов, распределённых по объёму ОВТД в его интегрированной модели. В итоге это окажет положительное влияние на адекватность разработанной модели ОВТД и повысит достоверность семейства ФП, снижая возможные температурные погрешности.

Заключение. Проведённый упрощённый анализ ИЦ в предположении отсутствия лопатки в зоне чувствительности ЧЭ ОВТД и воздействия температуры непосредственно на ОВТД выявил неполную компенсацию температурных воздействий, несмотря на дифференциальное включение ОВТД в ИЦ. Показано, что это приводит к смещению кодов на выходе ИЦ не только при отсутствии лопатки, но и при её наличии в зоне чувствительности

^{*}Проведённый анализ ИЦ и разработка способов, эффективность которых подтверждается результатами моделирования, практически завершают начальный этап реализации предложенного подхода [9].

ЧЭ ОВТД, оказывая негативное влияние на идентификацию кодов C_1 и C_2 в процессе функционирования системы измерения. Предложены алгоритмический и аппаратный способы устранения влияния температурных воздействий на ОВТД, предусматривающие использование информации о температуре со встроенных в ОВТД ТП. Кроме того, с помощью вычислительных экспериментов, проведённых на модели ИЦ, исходными данными для которой были результаты моделирования электромагнитного взаимодействия ЧЭ и торцевой части лопатки, для этих способов получены семейства ФП при номинальной и нормальной температурах, а по их разности вычислены семейства ФВ температуры, характеризующие возможные температурные погрешности. Показано, что коды C_1 и C_2 остаются в установленных пределах, а ФВ температуры примерно равны и достигают 25 %, что связано с температурным воздействием исключительно на лопатку. Максимальное значение таких погрешностей увеличивается более чем вдвое, если в системе измерения не используются предложенные способы, что подтверждает их эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Боровик С. Ю., Кутейникова М. М., Райков Б. К. и др. Метод измерения радиальных и осевых смещений торцов лопаток сложной формы // Автометрия. 2015. **51**, № 3. С. 104–112.
- Методы и средства измерения многомерных перемещений элементов конструкций силовых установок /Под ред. Ю. Н. Секисова, О. П. Скобелева. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2001. 188 с.
- 3. Герасимов В. Г., Клюев В. В., Шатерников В. Е. Методы и приборы электромагнитного контроля /Под ред. В. Е. Шатерникова. М.: Спектр, 2010. 256 с.
- 4. Eddy Current Testing at Level 2: Manual for the Syllabi Contained in IAEA-TECDOC-628. Rev. 2 "Training Guidelines for Non Destructive Testing Techniques". Vienna, Austria: IAEA, 2011. Training Course Ser. N 48. 237 p.
- Eddy Current Displacement Transducer High Temperature Specifications // Specifications Sheet. 2013. P. 1–5.
- 6. Lai Y. Eddy Current Displacement Sensor with LTCC Technology: Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät für Angewandte Wissenschaften der Albert-Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau, 2005. 118 p.
- 7. Белопухов В. Н., Боровик С. Ю., Кутейникова М. М. и др. Измерение радиальных зазоров с повышенной чувствительностью в расширенном диапазоне осевых смещений рабочего колеса турбины // Мехатроника, автоматизация, управление. 2017. 18, № 4. С. 174–184.
- 8. Боровик С. Ю., Кутейникова М. М., Райков Б. К. и др. Измерение радиальных зазоров между статором турбины и торцами лопаток сложной формы с помощью одновитковых вихретоковых датчиков // Мехатроника, автоматизация, управление. 2013. № 10. С. 38–46.
- 9. Боровик С. Ю., Кутейникова М. М., Секисов Ю. Н., Скобелев О. П. Анализ влияния температуры на информативные параметры одновитковых вихретоковых датчиков // Автометрия. 2017. **53**, № 4. С. 104–111.
- Боровик С. Ю., Кутейникова М. М., Секисов Ю. Н., Скобелев О. П. Модель измерительной цепи с переменными во времени эквивалентными индуктивностями одновитковых вихретоковых датчиков // Тр. XVI Междунар. конф. «Проблемы управления и моделирования в сложных системах». Самара: СамНЦ РАН, 2014. С. 687–691.
- 11. Кутейникова М. М., Секисов Ю. Н., Скобелев О. П. Модель электромагнитного взаимодействия чувствительного элемента одновиткового вихретокового датчика с торцом лопатки сложной формы // Тр. XV Междунар. конф. «Проблемы управления и моделирования в сложных системах». Самара: СамНЦ РАН, 2013. С. 627–635.

Поступила в редакцию 14 апреля 2017 г.